

ГРАФІК ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ВІДЕОЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПОСТЕРНОГО ЗАХИСТУ

Відділення: Інженерія та матеріалознавство

Секція: Технології виробництва

ДАТА: 18.02.2026

УВАГА! Учасники підключаються до конференції за 5 хв. до зазначеного часу та очікують початку захисту у залі очікування

№ з/п	ЧАС ПІДКЛЮЧЕННЯ	ПІБ УЧАСНИКА	ЗАКЛАД ОСВІТИ	КЛАС
1	15:00	Кіт Адріан Володимирович	Ліцей № 142 м. Києва	6
2	15:20	Ігнатенко Софія Олександрівна	Ліцей № 287	8
3	15:40	Івахненко Іван Андрійович	Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва	9
4	16:00	Рубін Євгеній Миколайович	Ліцей № 145	9
5	16:20	Семінський Єгор Олександрович	Ліцей № 142 м. Києва	10
6	16:40	Тетьоркіна Олександра Володимирівна	Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва	10
7	17:00	Буцик Іван Олександрович	Маріупольський ліцей	11
8	17:20	Приходько Максим Ярославович	Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва	11
9	17:40	Штовбонько Данило Олександрович	Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва	11

ЗАОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Відділення	Секція	ДАТА
Інженерія та матеріалознавство	Технології виробництва	21.02.2026